⑬日本国特許庁(JP)

の特許出願公開

# @ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-49178

Mint. Cl. 5

**鹽別記号** 

庁内整理番号

**63公開 平成3年(1991)3月1日** 

H 01 R 33/76 H 01 L 23/32 23/50

6835-5E D 7454-5F N 9054-5F

審査請求 未請求 請求項の数 7 (全10頁)

**公発明の名称** 半導体装置の実装構造体並びに実装基板および半導体装置

図特 願 平1-185689

勲

❷出 願 平1(1989)7月18日

**砂発 明 者 新 谷 俊 幸** 

群馬県高崎市西横手町111番地 株式会社日立製作所高崎

工場内

@発明者 荒木

群馬県高崎市西横手町111番地 株式会社日立製作所高崎

工場内

勿出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台 4丁目 6番地

四代 理 人 弁理士 梶原 辰也

el tar de

1. 発明の名称

半導体装置の実装構造体 並びに実装基板および半導体装置

- 2. 特許請求の範囲
  - 1. 本体に収容凹部が形成されているとともに、 この収容凹部の内周圏にコンタクトが配設され ている実装基板と、

この実装基板の収容凹部に収容されるパッケージを備えているとともに、このパッケージの 外周面にアウタリードが前記コンタクトに対向 するように突殺されている半導体装置とを備え ており、

前紀半導体装置が前記実装装板に前記パッケージを前記収容凹部に全体的に投するように収容され、かつ、前記アウタリードと前記コンタクトとの間の弾性力により保持されて電気的に接続された状態で実装されていることを特徴とする半導体装置の実装構造体。

2. 前記実装装板の収容四郎が本体に没扱された

穴により構成されており、前紀半導体装置がその厚さがこの収容穴の深さ以下になるように排成されていることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の半導体装置の実装構造体。

- 3. 煎配実装券板の収容四部が、本体の周辺部に 切扱された切欠部により構成されており、前記 半退体装置がその厚さが実装基板本体の厚さ以 下になるように構成されていることを特徴とす る特許譲求の範囲第1項記載の半導体装置の実 対接途体。
- 4. 本体に収容凹部が形成されているとともに、 この収容凹部の内周面にコンタクトが配設され ていることを特徴とする実装基板。
- 5. 前記コンタクトが弾性変形するように構成されていることを特徴とする特許請求の範囲第4項記載の実装券板。
- 6. 電子回路が作り込まれているペレットと、このペレットの電子回路を外部に取り出す複数のインナリードおよびアウタリードと、ペレットおよびインナリードを封止するパッケージとを

ードが煎記パッケージの個方空間内に収まるよ うに形成されていることを特徴とする半導体装

7. 前記アウタリードが弾性変形するように構成。 されていることを特徴とする特許請求の範囲第一 6 項配数の半導体装置。

#### 3. 発明の詳細な説明

### 〔産業上の利用分野〕

太島明は、半導体装置の実装技術、特に、半導 体装置が実装基板の主面から突出しないように実 装することができる直期的な半導体装置の実装技 術に関し、例えば、半導体集積回路装置(以下、 I C という。)の実装技術に利用して有効なもの に関する。

### 〔従来の技術〕

従来のIC実装技術としては、次のようなもの がある.

(1) シングル・インライン・パッケージや、デュ アル・インライン・パッケージを備えている10

ド群がそれぞれ遺接され、このランドとアウタリ - ドとの聞がそれぞれはんだ付けされることによ り、ICが実装基板上に支持(表面実装)された 状態で実装される。

なお、表面実装技術を述べてある例としては、 株式会社プレスジャーナル発行「89′サーフェ ィスマウントチクノロジー」昭和63年8月25 月祭行、がある。

また、特別昭61-27664号公報には、帯 状に形成されたリードフレームからリード箱子を 形成して基板へ取り付けるリード稿子の取付方法 において、リードフレームの左右両側にクリップ 部を形成すると共に、関端部にそれぞれの案内孔 を設けて左右一対のリード端子を形成し、次いで、 中央部を切断して基板の興傷磷部に前記左右のリ - ド端子のクリップ部を挿入することによりリー ドゥ子を益板へ取り付けるようにしたことを特徴 とするリード嫡子の取付方法、が開示されている。 (発明が解決しようとする課題)

しかし、前記従来の半導体装置の実施技術にお

値えている半導体装置であって、前記アウタリ 、 . (SIP・IC、DIP・IC)等のように、イ ンライン構造のアウタリードを確えている1Cが 実装基板に実装される場合、実装基板本体にはコ ンタクト構造を有する挿入口が複数個関設されて おり、この挿入口群に前記アクタリード群がそれ ぞれ挿入され、この挿入口のコンタクトとアウタ リードとの聞がそれぞれはんだ付けされることに より、ICが実塾基板上に持ち上げられた状態で 変装される.

> なお、DIP形部品自動排入技術を述べてある 例としては、日刊工業新聞社発行「電子部品の自 動却立入門;昭和56年7月30日発行 Pl3 5 ~ P 1 3 7 、がある。

- 四 スモール・アウトライン・パッケージやクワ ッド・フラット・パッケージを備えているIC (SOP・IC、QPP・IC) 等のように、ア カトライン構造のアカタリードを備えているIC が実装基板に実装される場合、実装基板本体の主 面上にはコンタクト構造を有するランドが複数個 形成されており、このランド群に煎配アウタリー

いては、半導体整置の実験基板への実施状態にお いて、半導体装置が実装基板の本体表面から突出 するため、実強後の厚みが全体として厚くなり、 また、半導体装置が実装器板にはんだ付けされる ため、加熱による品質およびは頓性の低下、コス ト増、半遅体装置の交換困難等の弊害が発生する。

本意明の目的は、半導体装置が実装癌板から突 出するのを回避することができる半導体装置の実 装技術を提供することにある。

本発明の第2の目的は、半導体装置と実装基板 とのはんだ付けを省略することができる半導体装 置の実装技術を提供することにある。

本発明の前配ならびにその他の目的と新規な特 徴は、本明細書の記述および悉付図面から明らか になるであろう。゛

## 【雄腿を解決するための手段】

本職において関示される発明のうち代表的なも のの極要を登明すれば、次の通りである。

すなわち、本体に収容凹略が形成されていると ともに、この収容四部の内周囲にコンタクトが配 設されている実装基板と、この実装基板の収容回 部に収容されるパッケージを備えているとともに このパッケージの外周面にアウタリードが前記コンタクトに対向するように実践されている半導体 装置とを備えており、前記半導体装置が前記実施 基板に前記パッケージを前記記収容回部に全体的に 没するように収容され、かつ、前記アウタリード と前記コンタクトとの間の弾性力により保持され た状態で実装されていることを特徴とする。

〔作用〕

前記した手段によれば、半退体装置は実装基板 本体の収容凹部に全体的に没するように収容され るため、半退体装置が実装基板の表面から突出す ることはない。

また、半導体装置は収容四部における収容状態において、そのアクタリードと実装基板のコンタクトとの間の弾性力により、実装基板に保持されるため、はんだ付けによる機械的かつ電気的接続を省略することができる。

(実施例1)

配されて、深さ方向に延在するように形成されている。そして、各コンタクト 5 群のピッチは後記する半退体装置のアウタリードのピッチと対応されるように設定されており、各コンタクト 5 の上消には係合突起 5 a が径方向内向きに突出されて半円径柱形状に突殺されている。

また、各コンタクト5は本体3の収容穴4が関口された生面(以下、上面とする。)に形成されている電気配線6に電気的に接続されている。この電気配線6は本体3の上面にスクリーン印刷法等のような適当な厚膜形成技術により、予め形成しておいてもよいが、後述するように、半導体装置が収容穴4に没入された後、スクリーン印刷法等により形成することもできる。

他方、本発明の一実施例である半導体装置 1 0 はペレット、インナリード、アウタリード、ボンディングワイヤおよび樹脂封止パッケージを備えている。ペレット 1 1 は半導体装置の製造工程における所需半導体前工程において、ウェハ状態にて所望の集積回路を適宜作り込まれており、無限

第1図は本発明の一実施例である半球体装置の実装構造体を示す経断回図、第2図はその部分斜視図、系3図はそれに使用されている実装基板を示す斜視図、第4図は第3図のN-N線に沿う断回図、第5図は半球体装置を示す斜視図、第6図は第5図のN-N線に沿う断面図である。

本実施例において、本発明に係る半導体装置の 実装構造体1は実装基板2、および「Cからのできる。 半導体装置10を増えている。本発明の一実施例 でも変装基板2は本体3を備えており、本料の では、なり、本体3を備えており、本料の は出出またはセラミック等のような絶縁材料を用いられて所望の平板形成されてい致の ははれて所望のとして必要で次4が所望のははである。 配されて、正方形の平盤中空形状に一体的に没数 されており、この収容穴4は半導体装置10を されており、一定深さの穴形状に形成され

収容穴4の4側面のそれぞれにはコンタクト5 が複数本宛配されて形成されており、各コンタクト5群は周方向に所定のピッチをもって等間隔に

回路(図示せず)が作り込まれたペレット111は正方形平観形状の小片にダイシングされている。 せして、図示しないペレットボンディング工程において、ペレット11は多連リードフレーム(図示せず)のタブ12に銀(A8)ペースト等が、成るボンディング層13を介してボンディングをはることにより、タブ12に固着されている。半路を置10の樹脂對止パッケージ内において、半ペレット11の四方にはインナリード14が複数本定、その先端部がペレット11に接近するように記録されている。

そして、図示しないワイヤボンディング工程において、各インナリード 1 4 と前記ペレット 1 1 a との間にはボンディングワイヤ 1 5 が、その国境部をインナリード 1 4 の先端部とボンディングパッド 1 1 a とにそれぞれンディングされることにより、それぞれは語されており、これによりベレット 1 1 の 強 様 固 はインナリード 1 4 に 電気的に導出されるようになっている。

出題対止パッケージ16は図示しないパッケージ成形工程において、トランスファ成形装置により一体成形されており、エポキシ出題を主成分形の中登形状に形成されている。この出題対止パッケージ16はその平面形状に小さく相似するを形なった。かつ、その厚さが収容次4の厚さ以下にもおいる。この問題対止パッケード14およびボンディングワイヤ15が組動対止されている。

各インナリード14にはアウタリード17がそれぞれ一体的に選及されており、各アウタリード17は出題封止パッケージ16の4個面から外方へ直角にそれぞれ突出されている。 樹脂対止パッケージ16の外部へ突出されたアウタリード17は、図示しないリード切断成形工程において、断値が略フ字形状になるように駆曲成形されている。アウタリード17の外側先端はパッケージ16の

前記構成に係る半導体装置10は前記構成に係 る実验基板2の収容穴4に、パッケージ18のア カタリード17群が当後された嫡面側を上側にさ れて挿入される。この挿入により、半導体装置1 0 の各アウタリード17 の最外側面は収容穴4に 形成された各コンタクト5にそれぞれ接触される。 このとき、互いに反対側にそれぞれ位置する両ア ゥクリード17、17間の最外後寸法が、これら に対応する両コンタクト5、5間の内径寸法より も若干大きくなるように及定されているため、各 アウタリード1ではコンタクト5により径方向内 向きに押されてそれぞれ弾性変形される。この弾 性変形により、各アウタリードしてが各コンタク ト5を相対的に押し返すため、半導体装置10は 収容穴4内に保持された状態になる。また、この アクタリード17とコンタクト4との押し合いに より、アウタリード17とコンタクト4とは電気 的に確定に接続された状態になる。

さらに、半導体装置 1 0 が実装基板 2 の収容穴 4 の底まで挿入されると、アウタリード 1 7 の扇 一端面に褶動自在に当接されており、この状態において、アクタリード17はその外側先端が径方向内外に自由移動することにより、径が内外に存るができるが、ではなってのが変形を強要がいる。このではないが、アウタリード12を切ったのでは、インド14を対することを関するのにを関するのが望まれているが対象を使用することが望まなが、名とではないに反対側にをが発するではないで、17日のようなはないでは、インアウタリード17、17日のように対対ではないで、17日のように対対ではないではないではないが、17日のように対対ではないではないがある。

次に、前記構成に係る更装基板および半導体装置が使用される本発明の一実施例である半導体装置の安装構造体の実装作業について説明する。

この説明により、本発明の一実施例である半導体装置の実装構造体の構成が明らかにされる。

にコンタクト5の上端に突設された係合突起5 aが上側から係合する状態になるため、半導体装置 17はアウタリード17の弾性力により相対的に 下方向に押さえられた状態になる。

半導体装置 1 0 が実盤基板 2 の収容穴 4 に挿入され、アウクリード 1 7 群がコンタクト 5 群に機 酸 的かつ電気的に接続された状態において、半部 体装置 1 0 は実装基板 2 における本体 3 の上面から全く突出されていない状態になっている。したがって、実装基板 2 に半導体装置 1 0 が実装された後においても、実装基板本体 3 の上面上に電気配線 6 をスクリーン印刷法により形成することが アカス

前記実施例によれば次の効果が得られる。

(1) 実装券収本体に収容穴を形成し、この収容穴に半導体装置を挿入するとともに、収容穴の内間間に形成されたコンタクトにこの半導体装置のアウタリードを弾性力下で接触させることにより、半導体装置を実装基板の収容穴に確実に保持させることができるため、半導体装置を実装基板にそ

の本体上図から突出しない状態で実装することが できるとともに、半導体装置の各アウタリードを 実装基板の各コンタクトに電気的に接続すること ができる。

四 半球体装置を実装基板にその本体上面から突出しない状態で実装させることにより、実装後の厚さを導くすることができ、また、実装後に登気配線を実装基板本体上面にスクリーン印刷法等のような通当な厚膜形成技術により形成することができる。

(3) 半球体装置をそのアウタリードの弾性変形によって実装基板の収容穴に保持させることにより、 はんだ付けを省略しても、半導体装置のアウタリードと実装基板のコンタクトとを電気的にかつ機 紙的に接続することができる。

(4) はんだ付けを省略することにより、実装基板に対して半導体装置を省談することができるため、 補佐点検作業等を簡単化することができる。

5) 実验基板のコンタクトに係合変起をアウタリードの肩部と係合するように変数することにより、

半導体装置の収容穴への収納状態において、係合 突起によりアウタリードを抜け止め方向へ押さえ 付けることができるため、半導体装置を収容穴に より一層確実に保定することができる。

以上本免明者によってなされた免明を実施例に基づき具体的に登明したが、本免明は前記実施例に限定されるものではなく、その要旨を逃散しない範囲で種々変更可能であることはいうまでもない。

例えば、半導体整置のアウタリードは断面がフ 字形状になるように形成するに限らず、第7因に 示されているように、断面が略C字形状になるように形成してもよい。第7因に示されているアウ タリード17Aにおいても、半導体装置10Aが 実装基級2の収容穴4に挿入された際に、各アウ タリード17Aが径方向に弾性変形されるため、 節記実施例と関機の作用および効果が得られる。

また、アウタリードが弾性変形されるように構成するに限らず、第8回に示されているように、 実装各板のコンタクトが弾性変形されるように構

放してもよい.

第8回において、収容穴4Bに形成されたコソ タクト5Bの上端部には弾性変形部7が径方向内 外に弾性変形するようにフック形状に形成されて いる。そして、このコンタクト5Bが形成された 実装装板2Bの収容穴4Bに、例えば、」リード 形のアウタリード178を備えた半導体装置10 Bが挿入される場合、挿入初期に弾性変形部?が アゥタリード17日により径方向外向きに押され ることにより同方向に弾性変形するため、半導体 塩置 1 0 B の収容穴 4 B への挿入が許容され、ア カタリードITBが弾性変形部でを越えると、弾 作変形態ではそれ自身の弾性力により後方向外向 **会に復帰することにより、アウタリード17Bの** 庭館に任合するため、半導体装置しひ目はコンタ クト5日により保持され、電気的かつ機械的に接 抜されることになる。

これを要するに、半導体装置のアウタリードと 実施基板のコンタクトとは、半導体装置の収容穴 への挿入状態において弾性力下で互いに係合する ように機成すればよく、弾性変形構造はアウタリードおよびコンタクトのいずれが一方または阿方に受けてもよい。

## (宝旗倒2)

第9 図は本発明の一実施例である半導体装置の 実装構造体を示す分解糾視図、第10 図はその組 立状盤を示す維新国図である。

切欠部24の3個団のそれぞれにはアウタリード挿入用の構25が個団の高さの中央部に配されて長手方向に租長く没設されており、この挿入人得25は後記するアウタリードを協動自在に挿入し得る一定幅一定深さに形成されている。3本の挿入機25の分ち切欠部24の関ロ辺に競技する一対の側面に没設された挿入第25、25の一端、本体23の側面において略正方形形状にそれぞれ間口されており、この間口によりアウタリード挿入口25aが実質的に構成されている。

各神入溝25内にはコンタクト25が複数本紀記されて形成されており、各コンタクト26群は神人溝25の長手方向に所定のピッチをもっていいは人溝25の長手方向に所定のピッチをもっている。 中の本装置のアウタリードのピッチと対応する。 中の投定されている。各コンタクト26の一年ない。 は弾性変形部27が神人溝25の幅方向、するには する、本体23の厚さ方向に弾性変形し得るには 変数されている。また、各コンタクト26には電

出題封止パッケージ36はエポキシ樹脂を主成分とする絶縁性の成形材料を用いられて、略正方形の平盤形状に形成されている。この樹脂対応が前記した変装基板22における切欠部24の平面形状が前記した変装をでいる。この相似するように、かつ、その厚さが切を下になるように形成されている。この樹脂封止されている。

各インナリード36にはアウタリード37がそれぞれ一体的に連設されており、各アウタリード37は樹脚針止パッケージ36の3側面から外方へ直角にそれぞれ変出されている。樹雕材上ッケージ36の外部へ突出されたアウタリード37は、図示しないリード切断成形工程において、直方体形状に形成されており、その厚さが挿入また、まの幅および長さがコンタクト26の幅および長

気配線 2 8 が登気的に接続されており、この電気 配線 2 8 は本体 2 3 の上面にスルーホール 2 9 に より選出されている。

仙方、本実施例2に係る半導体装置30はペレ ット、インナリード、アウタリード、ポンディン グワイヤおよび樹脂封止パッケージを備えている。 ベレット31はタブ32に退(Ag)等から成る ポンディング層33を介してポンディングされる ことにより、タブ32に固着されている。半導体 並還30の樹脂封止パッケージ内において、ペレ ット31の周囲にはインナリード34が複数本、 その先端部がペレット31に接近するように配設 されている。そして、各インナリード34とベレ ット31のポンディングバッド31aとの間には ポンディングワイヤ35が、その両端部をインナ リード34の先論部とポンディングパッド31a とにそれぞれポンディングされることにより構築 されており、これによりペレット31の集種国路 はインナリード34に電気的に導出されるように なっている.

次に、前記構成に係る実装基板および半導体装置が使用される本発明の実施例 2 である半導体装置の実装機造体の実装作業について説明する。

この説明により、本発明の実施例2である半導体装置の実装構造体の構成が明らかにされる。

前記標成に係る半導体装置3 0 は前記標底に係る実装基根2 2 の切欠部2 4 に、そのアクタリー

ド3 7 が突撃されていない倒固を後ろ向きにされて押入される。この際、左右のアウタリード3 7 列が実装基板3 2 における左右の挿入溝2 5 、 2 5 にそれぞれ挿入されて摺動されて行き、半導体装置3 0 が切欠部2 4 の庭部における挿入溝2 7 に挿入される。

この状態において、半導体装置30の各アウタリード37は実装器板22の各挿入機24にそれぞれ形成されている各コンタクト26にそれぞれ接触するとともに、各コンタクト26にそれぞれ形成されている弾性変形部27により弾性力下で把待される。この弾性変形部27の弾性力下の把持により、アウタリード37とコンタクト26とは電気的かつ機械的に確実に接続された状態になる。

半導体装置 3 0 が実装基板 2 2 の切欠部 2 4 に 挿入され、アウタリード 3 7 群がコンタクト 2 6 群に電気的かつ機械的に接続された状態において、 半導体装置 3 0 は実装基板 2 2 における本体 2 3

(3) 半導体装置のアウタリードをコンタクトの弾性力によって把持することにより、半導体装置とコンタクトとを電気的に接続することができるととができるため、はんだ付けを省略することができ、その結果、半導体装置を実装基限に対して着脱自在に実装することができる。

以上本党明者によってなされた発明を実施例に基づ合具体的に説明したが、本党明は前記実施例に限定されるものではなく、その要旨を逃脱しない範囲で種々変更可能であることはいうまでもない

例えば、半退体装置のアウタリードはバッケージの3個面に配数するに限らず、第11図に示されているように、左右の2個面に配数してもよく、また、隣り合うアウタリード間の構強部片は省略してもよい。すなわち、第11図において、アウタリード37Aの列は樹脂針止バッケージ36の左右の2個面に配数されており、両列における繰り合うアウタリード37Aと37Aとの間には積

の上面から全く突出されていない状態になっている。したがって、実装基板22に半導体装置30が実装された後においても、実装基板本体23の上面上に電気配線28をスクリーン印刷法等のような適当な厚膜形成技術により形成することができる。

前記実施例によれば次の効果が得られる。

(1) 実装基板本体の周辺部に切欠部を切設し、この切欠部の側面に挿入機を设設するとともに、 持入浦にコンタクトを形成し、この切欠部に半導体装置を挿入させて、この半導体装置のアウタリードを挿入溝のコンタクトに電気的かつ機械的に接続させることにより、半導体装置を実装基板にその本体上面から突出しない状態で実装することができる。

② 半導体装置を実装器板に対して突出しない状態で実装することができるため、実装後の厚さを関くすることができ、また、実装後に電気配線を実装器板本体上面にスクリーン印刷法等のような演奏な厚腹形成技術により形成することができる。

以上の説明では主として本発明者によってなされた発明をその背景となった利用分野である!Cを実装する場合について説明したが、それに限定されるものではなく、ハイブリット!C、パワー!Cや、トランジスク、光半導体装置等のような半導体装置全機に適用することができる。

## (桑明の効果)

本題において観示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、次の通りである。

変装基板本体に収容回部を形成し、この収容凹部に半導体装置を収容するとともに、収容凹部の内側面に形成されたコンタクトにこの半導体装置

のアクタリードを発性力下で接触させることにより、半導体装置を実装基板の収容四部に確実に保持させることができるため、半導体装置を実装基板にその本体上面から突出しない状態で実装することができるとともに、半導体装置の各アウタリードを実装基板の各コンタクトに電気的に接続することができる。

## 4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明の一実施例である半導体装置の 実装構造体を示す経断回図。

第2図はその部分斜視図、

第3図はそれに使用されている実装基板を示す 斜視図、

第4図は第3図のN-N線に沿う断面図、

第5図は半導体装置を示す斜視図、

第6図は第5図のVI - VI線に沿う断面図である。 第7図は実施例 I の変形例を示す縦断面図、

第8図は実施例1の他の変形例を示す経断園図である。

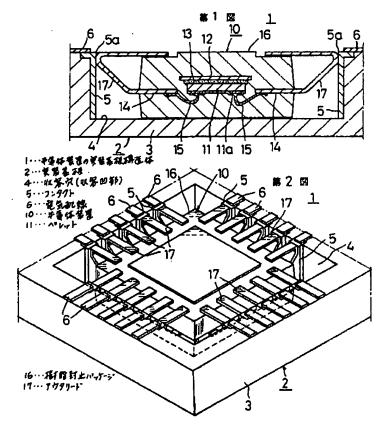
第9回は本発明の他の実施例である半導体装置

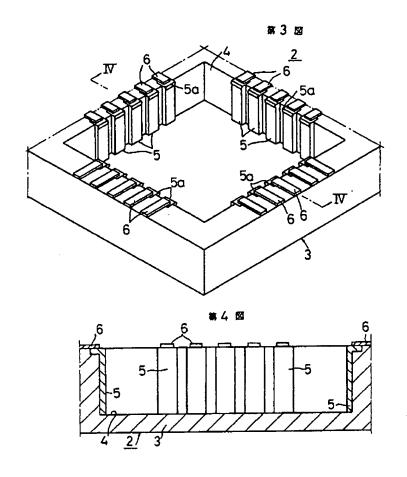
の実验構造体を示す分解斜視図、

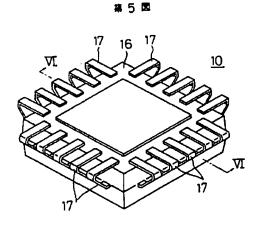
第10回はその観立状態を示す経断値図である。 第11回は実施例2の変形例を示す分解斜視図である。

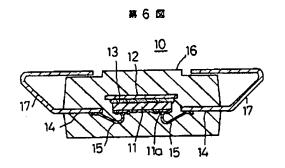
1 … 半塚体装置の実装器板構造体、 2 … 実装器板構造体、 2 … 実装器板構造体、 2 … 実装器板構造体、 2 … 実装 に 1 0 … 半塚体装置、 1 1 … ペレット、 1 2 … タブ・1 1 3 … ポンディング層、 1 4 … インナリード、 1 5 … ポンディング 7 1 1 5 … 出間對止パッケージ、 1 7 … アウダリード、 2 1 … 半 3 4 4 4 2 5 … が 2 5 … が 2 8 … 電気配線 2 3 … 本体、 2 2 4 … 切欠が (収容凹部)、 2 5 … が 2 8 … 電気配線 2 9 … スルーホール、 3 0 … 半 準 か ジュング 7 1 に 3 2 … が 2 1 … な 3 5 … ボンディング 7 1 下、 3 5 … ボンディング 7 1 下、 3 6 … 間間對止パッケージ、 3 7 … アウタリード、 3 6 … 間間対止パッケージ、 3 7 … アウタリード、 3 8 … 繊強部片。

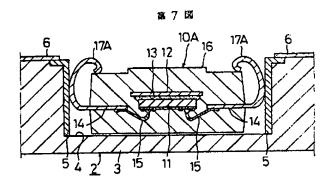
代理人 弁理士 梶 原 辰 也

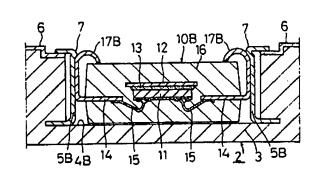












**#8** 🖾

